

## 令和元年度 博士後期課程 公開論文審査日程について

※審査委員氏名の(外)は外部審査委員である。

学位申請者氏名	Zhang Qiang		
審査区分	博士(学術)	高度研究者	
審査日程	2020年2月14日	10:00~11:00	A106 教室
学位申請テーマ	Nanostructured Titanium Dioxide Thin Films synthesized by Mist CVD for Applications in Metal Oxide Thin Film Gas Sensors		
主審査委員	李 朝陽		
副審査委員	川原村 敏幸	八田 章光	
	古田 寛	Helmut Baumgart(外)	
学位申請者氏名	曲 勇作		
審査区分	博士(工学)	高度研究者	
審査日程	2020年2月14日	11:00~12:00	B101 教室
学位申請テーマ	Origin of Schottky properties in low-temperature-processed AgxO/InGaZnOx interface and its application to flexible devices		
主審査委員	古田 守		
副審査委員	前田 敏彦	山本 哲也	
	牧野 久雄	川原村 敏幸	
学位申請者氏名	村尾 佳子		
審査区分	博士(学術)	高度技術者	
審査日程	2020年2月14日	11:00~12:00	A104 教室
学位申請テーマ	Research on Process, Components and Communication of Family Business Succession		
主審査委員	那須 清吾		
副審査委員	永野 正展	上村 浩	
	生島 淳	中川 善典	
学位申請者氏名	Dao Thi Hoa		
審査区分	博士(学術)	高度研究者	
審査日程	2020年2月14日	13:00~14:00	B101 教室
学位申請テーマ	Modification of optoelectrical properties of ZnO based thin films using Ar plasma treatment and post annealing with Al capping layer		
主審査委員	牧野 久雄		
副審査委員	李 朝陽	八田 章光	
	古田 寛	古田 守	

## 令和元年度 博士後期課程 公開論文審査日程について

※審査委員氏名の(外)は外部審査委員である。

学位申請者氏名	Mario Batubara		
審査区分	博士( 学術 )	高度研究者	
審査日程	2020年2月14日	14:00~15:00	A106 教室
学位申請テーマ	Study on Upper Atmosphere by Using Remote Sensing with Radio and Infrasonic Waves:An Application of KUT Dense Infrasound Sensor Network in Japan		
主審査委員	山本 真行		
副審査委員	岩下 克	小林 弘和	
	高木 方隆	田上 周路	
学位申請者氏名	後藤 隆臣		
審査区分	博士( 工学 )	高度研究者	
審査日程	2020年2月14日	16:00~17:00	B101 教室
学位申請テーマ	Rationalization of mechanical bar joint system used in reinforced concrete wall members subjected to earthquake force		
主審査委員	島 弘		
副審査委員	鈴木 卓	大内 雅博	
	高木 方隆	牧 剛史(外)	
学位申請者氏名	Yayan Hernuryadin		
審査区分	博士( 学術 )	高度研究者	
審査日程	2020年2月15日	11:00~12:00	B101 教室
学位申請テーマ	TIME PREFERENCES FOR SUSTAINABILITY IN INDONESIA		
主審査委員	小谷 浩示		
副審査委員	西條 辰義	小林 豊	
	上條 良夫	繁樹 博昭	
学位申請者氏名	佐藤 翔太		
審査区分	博士( 工学 )	高度研究者	
審査日程	2020年2月15日	11:00~12:00	A106 教室
学位申請テーマ	Study on Fabrication of Metal Sulfide Layered Thin Films by Atmospheric-Pressure Solution-Based Mist Chemical Vapor Deposition		
主審査委員	川原村 敏幸		
副審査委員	高坂 達郎	藤田 静雄(外)	
	古田 寛	新田 紀子	

## 令和元年度 博士後期課程 公開論文審査日程について

※審査委員氏名の(外)は外部審査委員である。

---

学位申請者氏名	佐々木 大地		
審査区分	博士(工学)	高度研究者	
審査日程	2020年2月15日	13:00~14:00	B101 教室
学位申請テーマ	Quantum confinement effect in amorphous InGaZnOx heterojunction and its effects on carrier transport properties and reliability of thin-film transistors.		
主審査委員	古田 守		
副審査委員	河野 日出夫	山本 哲也	
	古田 寛	牧野 久雄	